

## CVD装置

DLC, ダイヤモンドの成膜など

**[型式]**

**[仕様]**

熱フィラメント CVD 法, DC プラズマ CVD, RF プラズマ CVD 法, イオン化蒸着法が可能

**[設置年度]**



○ 設備・機器に関してのご質問, 設備利用の手続き等は, [センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月26日